

附件 1.拟转让发明专利清单

序号	专利名称	类别	发明人	申请日	授权日	所有权人	专利号
1	一种用于氧化物半导体薄膜的湿法刻蚀设备及湿法刻蚀方法	发明专利	王钢, 闫林超, 范冰丰, 马学进, 陈梓敏	2016 年 09 月 05 日	2019 年 04 月 05 日	中山大学, 佛山市中山大学研究院	ZL201610806112.5
2	一种紫外透明导电薄膜及其制造方法	发明专利	王钢, 卓毅, 陈梓敏, 范冰丰, 马学进, 李健	2017 年 03 月 29 日	2019 年 08 月 06 日	佛山市中山大学研究院, 中山大学	ZL201710195510.2

SC 15844

证书号第 3321181 号



发明专利证书

发明名称：一种用于氧化物半导体薄膜的湿法刻蚀设备及湿法刻蚀方法

发明人：王钢;闫林超;范冰丰;马学进;陈梓敏

专利号：ZL 2016 1 0806112.5

专利申请日：2016 年 09 月 05 日

专利权人：中山大学;佛山市中山大学研究院

地址：510275 广东省广州市新港西路 135 号

授权公告日：2019 年 04 月 05 日

授权公告号：CN 106373910 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 3321181 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 05 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

中山大学；佛山市中山大学研究院

发明人：

王钢；闫林超；范冰丰；马学进；陈梓敏

s/6P0800GA

证书号第 3481710 号



发明专利证书

发明名称：一种紫外透明导电薄膜及其制造方法

发明人：王钢;卓毅;陈梓敏;范冰丰;马学进;李健

专利号：ZL 2017 1 0195510.2

专利申请日：2017 年 03 月 29 日

专利权人：佛山市中山大学研究院;中山大学

地址：528222 广东省佛山市南海区南海软件园信息大道崇贤楼 A 栋三层

授权公告日：2019 年 08 月 06 日 授权公告号：CN 106968015 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨





证书号第 3481710 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 03 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

佛山市中山大学研究院；中山大学

发明人：

王钢；卓毅；陈梓敏；范冰丰；马学进；李健

